PAT-NO:

JP361019154A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61019154 A

TITLE:

RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR

DEVICE

PUBN-DATE:

January 28, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIZUNASHI, HARUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO: JP59139632

APPL-DATE: July 5, 1984

INT-CL (IPC): H01L023/30

US-CL-CURRENT: 257/747, 257/787, 257/790, 257/793,

257/794 , 257/E23.125

, 257/E23.126 , 257/E23.14

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve characteristics such as damp-proofing of a device by utilizing each characteristic of sealing resins of two kinds or more, and to enhance damp-proofing by a metallic cap by using the resins of two kinds as a resin seal type semiconductor and forming the metallic cap to a resin seal surface.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 4 is mounted onto one surface of a resin

board 3 made of glass-epoxy by a bonding agent having a low thermal expansion coefficient 5. There is a wiring pattern with the exception of a mounting section for the semiconductor chip 4, and there are bonding pads around the mounting section. A resin frame 2 is bonded with the periphery of the bonding pads by a thermo-setting resin having a low thermal expansion coefficient and excellent damp-proofing. Bonding wires 6 are coated with a thermo-setting sealing resin 1' having a thermal expansion coefficient within a range that the bonding wires are not cut by a temperature cycle, and the upper section of the sealing resin 1' and the inside of the resin frame 2 are bonded by a thermo-setting sealing resin 1 having superior damp-proofing. A metallic cap 9 is shaped onto the sealing resin 1.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

[®] 公開特許公報(A) 昭61-19154

(a) Int Cl. 4 H 01 L 23/30 識別記号

庁内整理番号 R-7738-5F

❸公開 昭和61年(1986)1月28日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 樹脂封止型半導体装置

②特 願 昭59-139632 ②出 願 昭59(1984)7月5日

 70発明者 水 梨 晴 美

 70出願人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 客

(従来技術)

- 発明の名称 樹脂對止型半導体装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 樹脂基板上に半導体チップを取り付ける構造の 樹脂封止型半導体装置において、二種類以上の封 入樹脂を用いたことを特象とする樹脂對止型半導 体装置。
- (2) 樹脂對止表面には、金属キャップを設けてある ことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の樹 脂對止型半導体装置。
 - 3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、半導体チップを樹脂基板上に搭載する構造の樹脂對止型半導体装置に関し、特に前記 樹脂對止型半導体装置の耐湿性向上に関するもの である。 従来、樹脂基板3を用いた樹脂對止型半導体装置は、第1図に示すようにそのマウト部の金属層8上に半導体チップ4をマウトン用の樹脂5で接着し樹脂1で對止しているが、樹脂對止は、主にポッテングで行なわれていた。その際使用する對入樹脂1には信頼性の点から、耐湿性が良いことと、熱膨張係が温度サイクルによりポンディングワイヤー6を切らない範囲にあることが要求された。尚第1図で、2は樹脂枠、7は同枠の接着樹脂である。前配特性以外にも耐熱性、作業性、イオン性不純物濃度、機械的強度、価格等を考慮する必要がある。

例えば、従来樹脂基板を用いた樹脂封止型半導体装置の封入樹脂に用いられていた比較的低粘度の熱硬化性樹脂では、耐湿性、耐熱性、作業性、 機械的強度、価格等については良好な特性を持つ ものもある。しかし、前配封入樹脂の熱膨張係数 がポンディングワイヤーと比べて大きく温度サイ

は対象研究が変化数は対象がありない。 こうしょう

クルにより、ポンディングワイヤー切れが発生した。

そとで前配半導体装置に用いる封入樹脂として 新に高粘度の熱硬化性樹脂を用いた。この場合樹 脂の粘度が高いため定量的なポッティングが難し いなど作菜性が悪く、ポッティング後も粘度が高 いためガスが抜けにくく封入樹脂内部に気泡がで きる等の問題が生じた。

また、前配半導体装置の封入樹脂には、特に耐 湿性の良いものを用いるのは当然である。しかし、 樹脂であるかぎり耐湿性のレベルには、 限界があ り、レベルも高いとはいえない。 そのうえ樹脂封 止も主にポッティングで行なうので前配半導体装 置の耐湿性は、同じ樹脂封止でもトランスファー モールドタイプの半導体装置と比べ劣っている。

(発明の目的)

① 本発明の第一の目的は、樹脂基板を用いた樹脂 助封止型半導体装置の樹脂割入部において、二種 類以上の封入樹脂をそれぞれの特性を十分発揮で きる部分に用いることでそれぞれの樹脂の短所を 補い封入樹脂の選択の幅を広げ、且つ該半導体装 世の耐湿性、耐温度サイクル性等の特性を向上で きる構造を提供することである。

② 本発明の第二の目的は、前記樹脂封止型半導体装御の樹脂封止面に金属キャップを設けることにより耐湿性を改良できる構造を提供することにある。

(発明の構成)

前記目的を達成するための本象明の第一の構成は、樹脂基板上に半導体チップを取り付ける構造の樹脂對止型半導体装置において、樹脂對止部には二種類以上の對入樹脂を用い、それぞれの樹脂の特性を十分発揮でき、それぞれの樹脂の短所を補える部分に用いることで成り立っている。

第二の構成は、前配樹脂封止型半導体装置の樹脂封止装面に金属キャップを設けることで成り立っている。

該半導体装置において搭載した半導体チップと 樹脂基板の配線と電気的に接続するための導体は、 その周囲の封入樹脂の熱膨張率と前配導体の熱膨

扱率の間に差が大きいほど温度サイクルによるストレスのために切断してしまう可能性が高くなる。
そこで前記導体の周辺には、前記導体の熱影張率に対し、温度サイクルによって前記導体を切断することのない範囲の熱影張率を有する封入樹脂、例えば高粘度の熱硬化性樹脂を用いることで対温度サイクル特性を改善できる。

半導体チップの表面の貫出部分は、金属である ため水分に腐食されやすい。酸露出部分を保護す るには、水分の浸入を極力少なくする必要がある。 そこで水分の浸入経路に耐湿性の良い對入樹脂を 用いることで、浸入する水分の量を減少できる。

耐湿性を改善するためには、樹脂割止袋面において水分の浸入面積を極力小さくする必要がある。 金属の場合ビンホール等の欠陥が存在しない限り 水分を遮断する。そとで、樹脂割止面に金属キャップを設けるととで、水分の浸入面積を大幅に被少させ、耐湿性を改善するととができる。

樹脂對止面に金属キャップを設ける場合、金属 キャップと耐入樹脂との密着強度を増加させるた めに前記金属キャップと前記封入樹脂の間に熱彫 張係数が前配金属キャップ、及び前配封入樹脂の 熱膨張係数の中間の大きさで低粘度の熱硬化性樹 脂を用いることで前記金属キャップと前記封入樹 脂との密着強度を改善できる。

(発明の作用)

本発明により、樹脂割止半導体装置において、 単一の割入樹脂を用いる場合に比べ、各割入樹脂 の長所を活し、短所を補う事ができる。樹脂割止 面に金属キャップを設けることで水分の浸入面積 を減少できる。

(発明の効果)

本発明により、樹脂割止型半導体装置において 封入樹脂選択の報が広くなる。樹脂割止型半導体 装置の耐湿性を改善できる。樹脂割止型半導体装 置の耐温度サイクル特性を向上することができる。 樹脂割止面に金属キャップを設けることで、さら に耐湿性を改善できる。金属キャップを用いる塩 合該金属キャップの密糖強度を上げる事が出来る。

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例を記載する。

基本構造は、ガラス・エポキシ製樹脂板3の片 面上にマウント部が設けられており、半導体チッ ブ4が低熱膨張率の樹脂5でマウントされている。 同面上のマウント部以外には配線パターンがあり、 マウント部周辺では、それらがポンディングパッ トになっている。その周辺には樹脂枠2が低熱膨 張率で耐湿性の良い熱硬化性の樹脂1Kよって接 着されている。前記ポンデングパットと半導体チ ップのボンデングパットはボンデングワイヤー6 で結譲されている。樹脂基板3上のポンデングパ ット以外の配級パターンの上には、ソルダーレジ ストが塗布されている。前記ポンデングワイヤー 6は、温度サイクルによりそれを切断することの ない範囲の熱膨強器を有する熱硬化性の對入側距 1' によって飲ポンデングワイヤー6が扱われる 様にポッティングされている。その上部、及び態 脂枠の内側は、前径性のよい熱硬化性の封入剳胎 1によってポッティングされている。

第3図に本発明の第2の実施例を示す。

第2図に本名明の第17の実施例を示す。 一本の本本実施例では、樹脂對止表面に金属キャップの を設けている以外は、第1の実施例と同じである。 そのため耐褪性のよい熱硬化性の封入樹脂1は、 金属キャップ9と樹脂基板3の間を塞ぐため樹脂 ・枠の外側のまで充填することが好ましい。眩封入 樹脂1と金属キャップ9の熱膨張係数を近づけれ は密着性は向上する。

第4図に本発明の第3の実施例を示す。

本実施例では、金属キャップ9の密着強度を増 加するために金属キャップ9と封入樹脂1、1~ と密着性の良い熱硬化性の樹脂1″の磨を金属キ ャップ9の内側に薄く設けてある。

本実施例において上記以外は、第一の実施例と 同じである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の樹脂對止型半導体装置を説明す るための概略断面図、第2図、第3図及び第4図 は本発明の実施例を示す観略断面図である。

1.11,1"……到入樹脂、2……樹脂枠、 導体デップを樹脂器板化マウントする梅脂、6… ホンディングワイヤー、1……樹脂枠と樹脂遊板 を接動する樹脂、8……マウント部の金属層、9 ……金属キャップ。

代理人 弁理士









